

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»

ПРОТОКОЛ
заседания экспертной комиссии

от "22" декабря 2020 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

4 чел. (явочный лист прилагается).

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА:

Защита диссертации **Амбарцумова Михаила Георгиевича** на тему «Влияние условий плазмоактивированного атомно-слоевого осаждения на микроструктуру, состав и свойства пленок нитрида алюминия», представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.27.06 – «Технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники».

Диссертация принята к защите Диссертационным советом НИТУ «МИСиС» 12.10.2020, протокол №22.

Диссертация выполнена на кафедре физики и технологии наноструктур и материалов физико-технического факультета ФГФОРУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет».

Научный руководитель — к.х.н., заведующий научно-лабораторным комплексом чистых зон физико-технического факультета ФГФОРУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» Тарала Виталий Алексеевич.

Экспертная комиссия утверждена Диссертационным советом НИТУ «МИСиС» (протокол №22 от 12.10.2020) в составе:

1. Блинков Игорь Викторович, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ «МИСиС» — председатель комиссии;
2. Мурашев Виктор Николаевич — профессор, д.т.н., профессор кафедры полупроводниковой электроники и физики полупроводников НИТУ «МИСиС»;

3. Бублик Владимир Тимофеевич – д.ф.-м.н., профессор кафедры материаловедения полупроводников и диэлектриков НИТУ «МИСиС»;

4. Гудовских Александр Сергеевич, д.т.н. в.н.с. лаборатории возобновляемых источников энергии Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования и науки «Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет им. Ж.И. Алфёрова Российской академии наук»;

5. Чеботарев Сергей Николаевич, д.ф.-м.н., доцент, Врио ректора Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)».

Ведущее предприятие: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт проблем машиноведения Российской академии наук» г. Москва

1. СЛУШАЛИ:

- доклад Амбарцумова Михаила Георгиевича об основных положениях диссертации;
- вопросы соискателю и его ответы;
- выступление научного руководителя соискателя;
- отзыв ведущей организации и отзывы на диссертацию и автореферат, поступившие в диссертационный совет;
- отзывы членов экспертной комиссии;
- ответы соискателя на замечания, содержащиеся в отзывах;
- выступления членов экспертной комиссии и присутствующих в общей дискуссии по рассматриваемой работе.

2. Для проведения тайного голосования

роздано бюллетеней 4

осталось нерозданных бюллетеней 1

оказалось в урне бюллетеней 4

Результаты голосования по вопросу возможности присуждения Амбарцумову Михаилу Георгиевичу ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.27.06 – «Технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники»:

«за» - 4;

«против» - нет;

недействительных бюллетеней – нет.

На основании результатов тайного голосования экспертная комиссия приняла решение о возможности/невозможности ~~(ненужное вычеркнуть)~~ присуждения Амбарцумову Михаилу Георгиевичу ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.27.06 – «Технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники».

3. Рассмотрение и принятие открытым голосованием заключения экспертной комиссии по диссертации Амбарцумова Михаила Георгиевича. Заключение комиссии принято единогласно.

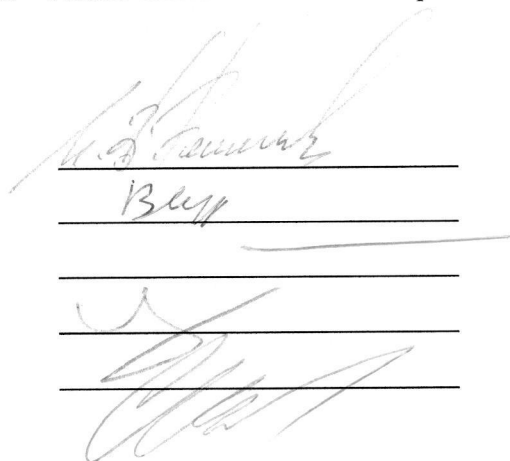
председатель комиссии д.т.н. Блинков И.В.

член комиссии д.т.н. Мурашев В.Н.

член комиссии д.ф.-м.н. Бублик В.Т.

член комиссии д.т.н. Гудовских А.С.

член комиссии д.ф.-м.н. Чеботарев С.Н.

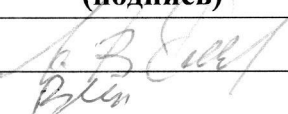
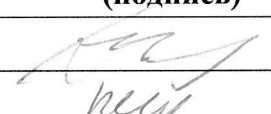
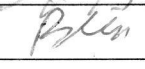
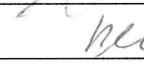
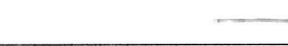
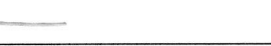


ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ

членов экспертной комиссии к заседанию от 22.12.2020 г.

по защите кандидатской диссертации **Амбарцумова Михаила Георгиевича** на тему
«Влияние условий плазмоактивированного атомно-слоевого осаждения на микроструктуру,
состав и свойства пленок нитрида алюминия»

по специальности 05.27.06 – «Технология и оборудование для производства
полупроводников, материалов и приборов электронной техники».

№	Фамилия	Явка на заседание (подпись)	Получение бюллетеня (подпись)
1	Блинков Игорь Викторович		
2	Мурашев Виктор Николаевич		
3	Бублик Владимир Тимофеевич		
4	Гудовских Александр Сергеевич		
5	Чеботарев Сергей Николаевич		

Председатель комиссии, д.т.н.

Блинков И.В.